

## 「INCHEM TOKYO2017」への出展

大日方恵典<sup>\*1</sup>  
Oohikata Keisuke

各種製造業者およびエンジニアリング業者を対象に、計測装置の販売や受託試験のPRを目的とし、2017年11月20日～22日の3日間、東京ビッグサイトにて開催された「INCHEM TOKYO2017」に出展した。

「INCHEM TOKYO」は、公益社団法人化学工学会と一般社団法人日本能率協会が主催する、1966年から続く化学産業を中心としたプロセス産業およびプラント設備、エンジニアリングの総合展示会である。今年は430社が出展し、3日間を通して、化学業界、自動車業界、装置メーカーなどから2万人近くが来場した（展示会全体：19,908名、IICブース来場者：135名（名刺））。

IICからは全6種類の製品およびサービスを

PRした。検査事業部関連では「高速AE計測システム」と「RT（X線検査サービス）」を展示し、特に「高速AE計測システム」は実機を用いた位置評定のデモが、来場者の注目を集めた。

また計測事業部関連では「DOS テスター<sup>®</sup>」の実機と「残留応力計測サービス」を、機器装置事業部関連では「Laserclear<sup>®</sup>」を、制御システム事業部関連では「オイルリークモニタ」を展示紹介した。

「DOS テスター<sup>®</sup>」は実機を展示したことで、原理や対象物について質問を受けるなど、来場者に興味を持っていただくことができた。「Laserclear<sup>®</sup>」は以前から数々の展示会に出展し来場者の関心を集めており、本展示会においてもさまざまな問い

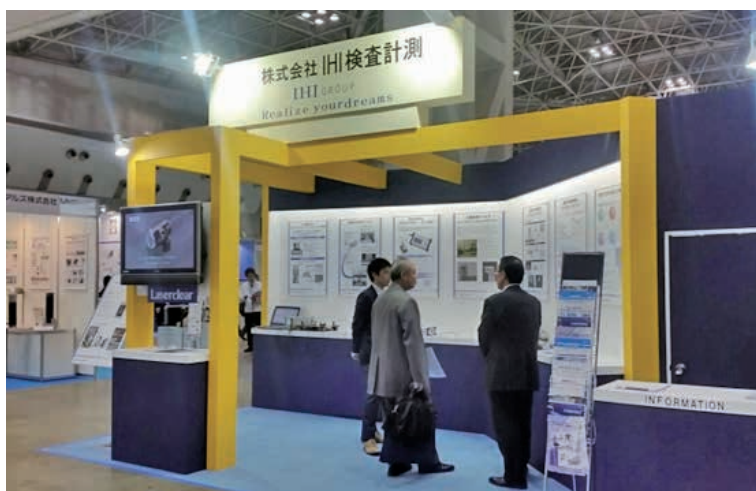


写真1 INCHEM TOKYO2017

\*1：営業統括部 第一グループ

合わせを数多く受けた。

現在来場者の中から、展示会での質問内容や打合せ内容に基づき優先順位をつけ、順次訪問しPRを実施中である。

[IIC の出展品]

- ・ 高速 AE 計測システム「AMSY-6」  
(パネル・実機展示)
- ・ 鋭敏化度測定器「DOS テスター®」  
(パネル・実機展示)
- ・ 表面洗浄装置「Laserclear®」(PR ビデオ)
- ・ 高性能油膜・漏油検知器「オイルリークモニタ」  
(パネル・実機展示)
- ・ X 線検査サービス (パネル展示)
- ・ 残留応力測定サービス (パネル展示)



営業統括部  
第一グループ

大日方 恵典

TEL. 03-6404-6154

FAX. 03-6404-6044